

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B 1 2 0</b><br>(P C 実習)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>電気・機械分野の特許調査</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 講座レベル ★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 特許公報の記載事項を把握した技術用語・特許分類の見つけ方<br>元審査官からみた検索式の作成方法、先行技術文献の見つけ方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 講師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 弁理士 相澤 聡 (いちご特許事務所 パートナー 元特許庁第4部審査官)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日程・場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 東京会場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11月27日(木)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1日間(10:00~16:00) // 昼休憩 11:45~12:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| アクセス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.jpds.co.jp/company/access.html">https://www.jpds.co.jp/company/access.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 定員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 東京会場 14名 (先着順申し込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 受講料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,000円 (税込 24,200円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 電気機械系分野の特許調査担当の初級者以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>内 容</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>特許調査をやみくもにでなく、無駄なく正確に行うには、しっかりとした基礎が必要です。特許庁にて審査を行っていた講師が、特許調査の知識や実践的スキルをご紹介します。加えて、特許調査の前提知識として欠かせない進歩性の考え方についても、経験を交えてわかりやすく解説します。</p> <p>本セミナーでは知財部門や研究開発部門の担当者を対象に特許調査のレベルアップを目指します。電気・機械分野の事例を題材に、実際に手を動かしていただく演習も用意しています。</p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>プログラム</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>特許調査のために必要な知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>特許文献の種類と上手な読み方</li> <li>目的別の調査の進め方</li> </ul> </li> <li>調査ツール <ul style="list-style-type: none"> <li>J-PlatPat (特許情報プラットフォーム)</li> <li>その他のデータベース</li> </ul> </li> <li>特許調査のための準備・検索方法 <ul style="list-style-type: none"> <li>特許分類による検索</li> <li>キーワードによる検索</li> <li>高度な検索 (論理式の作成)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>特許庁における審査の流れ <ul style="list-style-type: none"> <li>審査官の調査手法</li> <li>審査官の進歩性判断手法</li> </ul> </li> <li>特許調査の進め方 <ul style="list-style-type: none"> <li>サーチ戦略</li> <li>検索条件の作成</li> <li>ヒットした文献の絞り込み</li> <li>スクリーニング</li> <li>検索条件の修正・方針変更など</li> </ul> </li> <li>事例演習 <ul style="list-style-type: none"> <li>演習</li> <li>調査結果の検討手法</li> </ul> </li> </ol> |

**【申込み】**

当社ホームページよりお申し込みください。

URL:<https://www.jpds.co.jp/seminar/application2025.html>

**【備考】**

セミナーご参加の方で事前にご質問や特に説明をお聞きになりたい内容がございましたらお申出下さい。

セミナー当日に可能な限りお答えさせていただきます。

**【日本弁理士会継続研修について】**

本研修は、日本弁理士会の継続研修としての認定を申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として単位が認められる場合があります。